

CVG45 LSR Ugello freddo ad Otturazione

L'ugello CVG45 LSR è un ugello freddo ad otturazione da installare su di uno stampo, espressamente ingegnerizzato per lo stampaggio di Silicone Liquido (LSR). Tale ugello è caratterizzato da un canale di iniezione ampio e privo di ostacoli e da una notevole efficienza del circuito di raffreddamento che permettono di ridurre al minimo gli sfridi di materiale. Queste caratteristiche unite alla sua estrema semplicità costruttiva lo rendono la soluzione perfetta per lo stampaggio di LSR.



CVG45 LSR Ugello freddo ad Otturazione

OTTIMIZZAZIONE del termal ciclo

la notevole efficienza del circuito di raffreddamento permette evitare la vulcanizzazione del silicone dentro all'ugello

Affidabilità

una bussolina in materiale gommoso espressamente ingegnerizzata impedisce la risalita di materiale fino al pistone di comando

Personalizzazione

I diametri dei punti di iniezione possono essere personalizzati da 0,8 a 3,5 mm

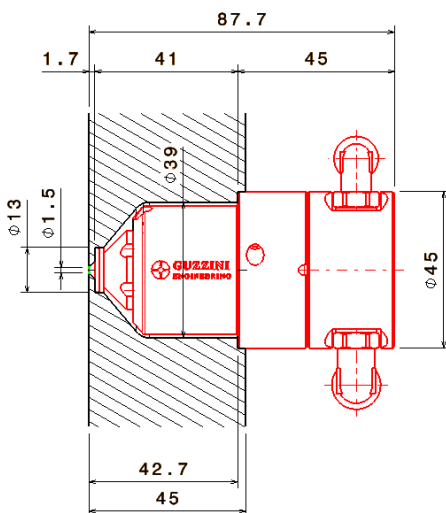
Bassissime perdite di carico

il canale di iniezione ampio e privo di ostruzione fa sì che le perdite di carico siano molto limitate a tutto vantaggio della facilità di riempimento

Facilità di Pulizia

lo spillo di otturazione in sede di iniezione arretra completamente fuori dal flusso: nessun ristagno di materiale e pulizia più facile e veloce

Corpo compatto in acciaio inossidabile



Caratteristiche Principali

Temperatura di utilizzo C°	-10 +70
Volume di iniezione Max. Cm ³ / s	350
Pressione iniezione Max. Bars	2500
Foro iniezione Standard / Max Ø mm	1,5 (Max 3,5)
Azionamento Otturatore	Pne. (8 Bars)